

真空定温乾燥機器

槽内を真空状態に保ち、処理を行う乾燥器（オープン）です。

酸化を防ぎながら熱処理したい。樹脂の脱気・硬化あるいは真空部分のクリーン保持を目的とした真空保管等エレクトロニクス分野での幅広い使用例があります。



1 仕様

型式	仕様
MC-711P	内寸:W300×H300×D300[mm] 温度:40～240℃ 真空:101～0.1kPa（760～1Torr）

2 料金

試験時間により変動します。別途ご相談ください。

3 適応例

半導体部品の環境試験

4 必要情報

- 1.目的/測定内容
- 2.試料情報
 - (1)数量・形状・通電有無・重量
 - (2)取り扱い注意事項
- 3.納期
 - (1)ご希望の速報納期
 - (2)注意事項
- 4.その他の留意点

ご相談およびご依頼の内容は、機密厳守を第一に細心の注意を払っています。特にご要望の場合は秘密保持契約をさせていただきます。